

△×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料	—				CHAMFER 一般面取	—	QUANTITY 個数			
△×				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理	—				FINISHING 仕上	—				
						TREATMENT CONTACT 処理接点	—				DECENTRATION 偏芯	—				
③×1	ホール°範囲追加	20.10.07	R. H.	DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000	±0.3	±0.5	±1.0	±0.2	UNIT (mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用（機種名）		
②×3	rotation・Iris ring表記追加 同軸部注記追加	20.06.30	T. F.			OVER 63 UP TO 250	±0.2	±0.3	±0.6	±0.15		—		V S - T H V 1 . 5 - 8 0 C 0 / S		
①×1	フィルター°径訂正	19.12.09	T. T.			OVER 16 UP TO 63	±0.1	±0.2	±0.4	±0.1		SCALE	1 / 1	NAME	外 観 図 / D R A W I N G	
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME	OVER 0 UP TO 16	±0.05	±0.1	±0.2	±0.1	DATE	18.12.20	DRAW NO.					
						TOLERANCES	A	B	C	S						